

東京大学物性研究所教員公募について（依頼）

下記により助教の公募をいたします。適任者の推薦、希望者の応募をお願いいたします。

記

1. 研究部門名等および公募人員数
ナノスケール物性研究部門（長谷川研究室）助教1名
2. 研究内容
長谷川教授とともに、表面科学・ナノサイエンスにおける新規分野を開拓する。走査プローブ顕微鏡を主たる測定手法とし、原子構造や電子状態の局所評価を通じて、物質の磁性・トポロジカル・超伝導特性などの物性探索を推進する。超低温・マイクロ波・THz 導入などによる新規プローブ手法の開発や、国内外との共同研究にも意欲的に取り組む若手研究者を希望する。
3. 応募資格
博士号取得あるいは今年度内に取得見込みの方。
4. 任 期
任期5年、再任可。ただし、1回を限度とする。
5. 公募締切
平成30年10月12日（金）必着
6. 着任時期
採用決定後なるべく早く
7. 提出書類
(イ) 推薦の場合
○推薦書
○履歴書（大学入学以降；略歴で可）
○業績リスト（特に重要な論文に○印をつけること）
○主要論文の別刷（3編程度、コピー可）
○研究業績の概要（2000字程度）
○研究計画書（2000字程度）
(ロ) 応募の場合
○履歴書（大学入学以降；略歴で可）
○業績リスト（特に重要な論文に○印をつけること）

- 主要論文の別刷（3編程度、コピー可）
- 研究業績の概要（2000字程度）
- 研究計画書（2000字程度）
- 指導教員等による応募者本人についての意見書（作成者から書類提出先へ直送）

8. 書類提出方法 郵送又はメール送付

郵 送：「ナノスケール物性研究部門（長谷川研究室）助教応募書類在中」、又は「推薦書在中」の旨を朱書し、簡易書留等配達状況が確認可能な方法で送付すること。

メール： 件名は「長谷川研究室助教応募」とし、総務係までメールを送付すること。総務係から書類送付先フォルダを連絡するので、そちらに応募書類一式を保存すること。

9. 書類提出先

〒277-8581 千葉県柏市柏の葉5丁目1番5号
東京大学物性研究所総務係
電話 04-7136-3207 e-mail issp-jinji@issp.u-tokyo.ac.jp

10. 本件に関する問い合わせ先

東京大学物性研究所 ナノスケール物性研究部門
教授 長谷川 幸雄
電話：04-7136-3325、e-mail: hasegawa@issp.u-tokyo.ac.jp

11. 選考方法

東京大学物性研究所教授会の議を経て、審査決定します。ただし、適任者がない場合は、決定を保留します。

12. その他

東京大学は男女共同参画を推進しており、女性の積極的な応募を歓迎します。なお、お送りいただいた応募書類等は返却いたしませんので、ご了解の上お申込み下さい。また、履歴書は本応募の用途に限り使用し、個人情報に正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。

平成30年6月11日

東京大学物性研究所長

森 初果